

**2026年  
6月23日 (火)  
10:00 - 17:00**

**フロンティア応用科学研究棟2階  
2-05 FCCセミナー室(座学)  
同建屋1階1-03  
光電子分光分析研究室(実機)**

**参加申込は↓から**



# 光電子分光分析研究室 中級者向け装置セミナー

## X線光電子分光装置 (XPS)

**講師：村谷 直紀 氏(日本電子株式会社)**

**10:00~11:00 : XPSに関する座学**

**13:00~17:00 : マンツーマン形式の実機講習**

## オージェ電子分光装置を用いた 結晶方位解析 (EBSD)

**講師：吹野 達也 氏(アメテック株式会社)**

**11:00~12:00 : Spherical index法に関する座学**

**13:00~16:00 : マンツーマン形式の実機講習**

中級者向け装置セミナーへの参加希望は上記QRコード、またはメールでご連絡下さい  
お問合せ先 [xpslab@eng.hokudai.ac.jp](mailto:xpslab@eng.hokudai.ac.jp)